

УДК 621.315.592 : 548.55 + 519.244.2

Т. В. Авдеенко, В. П. Захаров, И. Л. Озерных

(Новосибирск—Обнинск)

**ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ НАБЛЮДЕНИЙ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ  
И ФОРМЫ ФРОНТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ**

На основе модельной постановки построены локальные  $D$ -оптимальные точечные планы размещения датчиков в технологических установках для получения монокристаллов методом направленной кристаллизации. В качестве функций отклика были приняты распределение температуры либо ее производная на стенке рабочей капсулы. В результате исследования показана принципиальная возможность осуществления термического способа пространственного контроля поверхности кристаллизации.

На совершенство получаемых из расплавов монокристаллов полупроводниковых материалов существенно сказывается кривизна поверхности кристаллизации, реализующаяся в ходе технологического процесса [1]. В силу данного обстоятельства при создании автоматизированных систем контроля и управления технологическим процессом значительный интерес представляет разработка оптимальных по информационным характеристикам способов оперативного контроля геометрических характеристик (положение и форма) этой поверхности.

Целью настоящей работы является исследование возможностей решения данной задачи для метода направленной кристаллизации по результатам обработки показаний термодатчиков, установленных на внешней поверхности капсулы с рабочим материалом.

В качестве математической модели объекта управления при выполнении настоящего исследования была принята следующая система уравнений:

$$\rho_k C_{pk} V_* \frac{\partial T_k}{\partial z} = \frac{1}{r} \left[ \frac{\partial}{\partial r} \left( \lambda_k r \frac{\partial T_k}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( \lambda_k r \frac{\partial T_k}{\partial z} \right) \right], \quad k = \overline{1, 3}; \quad (1)$$

$$\begin{aligned} T_1 \Big|_{z=\Phi(r)} &= T_2 \Big|_{z=\Phi(r)}; \\ \left[ \left( \lambda_1 \frac{\partial T_1}{\partial z} - \lambda_2 \frac{\partial T_2}{\partial z} \right) - \frac{\partial \Phi}{\partial r} \left( \lambda_1 \frac{\partial T_1}{\partial r} - \lambda_2 \frac{\partial T_2}{\partial r} \right) \right] \Big|_{z=\Phi(r)} &= LJ \sqrt{1 + (\partial \Phi / \partial r)^2}; \end{aligned} \quad (2)$$

$$T_k \Big|_{r=R} = T_3 \Big|_{r=R}, \quad \lambda_k \frac{\partial T_k}{\partial r} \Big|_{r=R} = \lambda_3 \frac{\partial T_3}{\partial r} \Big|_{r=R}, \quad k = \overline{1, 2}; \quad (3)$$

$$\lambda_1 \frac{\partial T_1}{\partial z} \Big|_{z=0} \equiv \lambda_3 \frac{\partial T_3}{\partial z} \Big|_{z=0} \equiv \lambda_2 \frac{\partial T_2}{\partial z} \Big|_{z=H} \equiv \lambda_3 \frac{\partial T_3}{\partial z} \Big|_{z=H} = 0; \quad (4)$$

$$\left[ \lambda_3 \frac{\partial T_3}{\partial r} - \beta_0 (T_0 - T_3) \right] \Big|_{r=R+\delta R} = 0; \quad (5)$$

$$\rho_1 V_* = J \sqrt{1 + (\partial \Phi / \partial r)^2}, \quad (6)$$

где  $T$  — температура;  $\Phi$  — поверхность кристаллизации;  $V_*$  — скорость кристаллизации;  $J = J(\Delta T)$  — интенсивность фазового превращения;  $\Delta T = T_1|_{z=\Phi(r)} - T_*$ ,  $T_*$  — температура кристаллизации;  $\rho$  — плотность;  $C_p$  — теплоемкость;  $\lambda$  — теплопроводность;  $L$  — скрытая теплота кристаллизации;  $r, z$  — оси цилиндрической системы координат;  $R$  — внутренний радиус капсулы;  $\delta R$  — толщина стенки капсулы;  $H$  — размер области моделирования по оси  $z$ ;  $\beta_0$  — коэффициент теплоотдачи;  $T_0$  — температура внешней среды; нижним индексом помечены характеристики отдельной фазы (1 — кристалл, 2 — расплав, 3 — капсула).

Данная модель состояния имеет тип задачи Стефана и описывает осесимметричные стационарные режимы кристаллизации с неравновесным фазовым переходом в приближении теплопроводности (пренебрежимо малое влияние конвекции в расплаве на тепловое поле) в цилиндрической области  $\Omega = [0, R + \delta R] \times [0, H]$ .

В соответствии с целью предпринятого исследования и опираясь на аппарат теории оптимального эксперимента [2], решим задачу вычисления координат наиболее информативных (т. е. таких, измерения в которых дают максимум информации о переменной состояния  $\Phi$ ) точек на поверхности  $\Gamma$ , определяемой уравнением  $r = R + \delta R$ , при ограниченном их числе.

Аппроксимируем истинную (в рамках принятой модели (1)–(6)) поверхность кристаллизации  $\Phi$  регрессией

$$\tilde{\Phi}(\theta, r) = \sum_{i=1}^m \theta_i b_i(r) \quad (7)$$

в полиномиальном базисе  $B_1^m = \left\{ 1, 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^2, \dots, 1 - \left(\frac{r}{R}\right)^m \right\}$  (линейная базисная функция исключена в силу естественного требования  $\partial \Phi / \partial r|_{r=0} = 0$ ).

Коэффициенты разложения (7) будем рассматривать в качестве параметров, оценки которых, полученные по результатам обработки измерений откликов объекта в точках оптимальных планов (т. е. в наиболее информативных точках), позволяют приблизенно характеризовать положение и форму фронта кристаллизации.

В качестве наблюдаемых функций отклика в настоящем исследовании примем значения температуры и осевой компоненты ее градиента на поверхности  $\Gamma$ .

Для достижения поставленной цели нами были разработаны алгоритмы построения  $D$ -оптимальных точных планов наблюдений.

Критерий  $D$ -оптимальности формулируется следующим образом:

$$\varepsilon^* = \operatorname{argmax}_{\varepsilon} |M(\varepsilon)|,$$

где  $\varepsilon$  — точный план наблюдений, под которым понимается совокупность точек  $\chi_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , в которых проводятся однократные измерения:  $\varepsilon = \{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n\}$ ,  $|M(\varepsilon)|$  — определитель информационной матрицы точного плана

$$M(\varepsilon(\chi)) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(\chi_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(\chi_i) f^T(\chi_i),$$

$f(\chi) = \left( \frac{\partial y}{\partial \theta_1}, \dots, \frac{\partial y}{\partial \theta_m} \right)$  — вектор чувствительностей (производных функции отклика  $y$  по параметрам  $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ ).

Применительно к вышеизложенной постановке задачи были опробованы прямой и двойственный алгоритмы построения точных  $D$ -оптимальных планов. Прямой метод предполагает непосредственный поиск максимума определителя информационной матрицы по координатам точек плана. Решение экстремальной задачи производится методом градиентного спуска. На каждом шаге итерационного алгоритма для текущего плана  $\varepsilon = \{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_n\}$  вычисляются координаты вектора-градиента по формуле [3]

$$g_i = \frac{\partial}{\partial \chi_i} (\ln |M(\varepsilon)|) = \text{Sp} D(\varepsilon) \left( f(\chi_i) \frac{\partial}{\partial \chi_i} f^T(\chi_i) + \frac{\partial}{\partial \chi_i} f(\chi_i) f^T(\chi_i) \right).$$

Затем производится одномерная максимизация функционала  $|M(\varepsilon)|$  в направлении вектора  $g = (g_1, \dots, g_n)^T$  и переход к новому плану  $\tilde{\varepsilon} = \{\tilde{\chi}_1, \tilde{\chi}_2, \dots, \tilde{\chi}_n\}$ :  $\tilde{\chi}_i = \chi_i + g_i s$ ,  $i = \overline{1, n}$ , где  $s$  — величина, доставляющая максимум функционалу.

Двойственный подход предполагает решение некоторой другой, как правило, более простой задачи, приводящей к тому же результату, что и прямой поиск экстремума. При этом удается избавиться от геометрической прогрессии зависимости времени решения задачи от размерности (числа точек в плане).

В качестве двойственного метода построения точных  $D$ -оптимальных планов был использован итерационный метод, опирающийся на следующую теорему [4]:

**Теорема.** В точках  $\chi_i^*$  ( $i = 1, \dots, n$ ) спектра точного  $D$ -оптимального плана  $\varepsilon^*(n)$  выполняется неравенство

$$\lambda(\chi_i^*) d(\chi_i^*) \geq \lambda(\chi) d(\chi) - \lambda(\chi) \lambda(\chi_i^*) (d(\chi_i^*) d(\chi) - d^2(\chi_i^*, \chi)),$$

где

$$d(\chi) = d(\chi, \varepsilon^*(n)) = f^T(\chi) D(\varepsilon^*(n)) f(\chi),$$

$$d(\chi_i, \chi_j) = d(\chi_i, \chi_j, \varepsilon^*(n)) = f^T(\chi_i) D(\varepsilon^*(n)) f(\chi_j);$$

$D(\varepsilon^*(n))$  — дисперсионная матрица ненормированного точного плана:

$D(\varepsilon^*(n)) = M^{-1}(\varepsilon^*(n))$ ,  $M(\varepsilon^*(n)) = \sum_{i=1}^n M(\chi_i^*)$ ;  $\chi$  принадлежит области, в которой возможны измерения;  $\lambda(\chi)$  — функция эффективности.

Разработанный на основании данной теоремы итерационный алгоритм состоит в следующем. На очередном шаге для каждой точки  $\chi_i$  текущего плана  $\varepsilon(n)$  осуществляется поиск величины

$$\Delta_{\max}(\chi_i) = \max_{\chi} \Delta(\chi_i, \chi),$$

где

$$\begin{aligned} \Delta(\chi_i, \chi) &= \lambda(\chi) d(\chi, \varepsilon(n)) - \lambda(\chi) \lambda(\chi_i) (d(\chi, \varepsilon(n)) d(\chi_i, \varepsilon(n)) - \\ &- d^2(\chi_i, \chi, \varepsilon(n))) - \lambda(\chi_i) d(\chi_i, \varepsilon(n)), \quad i = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

Затем отыскивается максимальное значение среди  $\Delta_{\max}(\chi_i)$ ,  $i = \overline{1, n}$ :

$$\Delta_{\max \max} = \max_{i=1, \dots, n} \{\Delta_{\max}(\chi_i)\}.$$

Переход к следующему плану осуществляется путем переноса одного измерения из точки  $\chi_{i'}$ , где  $i'$  доставляет максимум  $\Delta_{\max \max}$ , в точку  $\tilde{\chi}$ , доставляющую максимум  $\Delta_{\max}(\chi_{i'})$ . Остальные точки плана  $\chi_i$ ,  $i \neq i'$ , остаются неизменными. Итерационный процесс заканчивается, если  $\Delta_{\max \max}$  достаточно мал.

Заметим, что определение точек переноса измерения  $\tilde{\chi}$  и  $\chi_{i'}$  обеспечивает максимальное увеличение определителя информационной матрицы на очередном шаге алгоритма.

Сравнение обоих подходов поиска точных планов показывает, что более эффективным является двойственный метод. Это определяется в первую очередь тем, что он сходится к оптимальному плану почти при любом начальном приближении  $\varepsilon^0$ . Градиентный же метод довольно чувствителен к выбору начального плана, так как функционал не является выпуклым по координатам точек плана. Другим достоинством двойственного подхода является меньшая по сравнению с прямым зависимость времени решения от числа точек плана.

Реализация разработанных алгоритмов предполагает знание функций чувствительности, которые в решаемой задаче ввиду нелинейности модели состояния могут быть рассчитаны исключительно численным путем. В силу указанной причины имеется и зависимость функций чувствительности, а следовательно, и координат точек оптимальных планов, от значений оцениваемых параметров, что придает оптимальным планам локальный (справедливый в окрестности оценок параметров) характер.

Будем строить локально  $D$ -оптимальные планы в окрестности МНК-оценок параметров  $\theta^*$ , рассчитываемых по результатам решения модельной системы уравнений (1)–(6):

$$\theta^* = \operatorname{argmin}_{\theta} \sum_{k=1}^N (\tilde{\Phi}(\theta, r_k) - \Phi^*(r_k))^2,$$

где  $\Phi^*$  — компонента решения системы (1)–(6);  $k$  — номер узла дискретизации по  $r$ .

Для расчета переменных состояния (функций  $T(r, z)$  и  $\Phi(r)$ ) модели (1)–(6) разработана численная итерационная процедура, базирующаяся на принципе расщепления вычислений по физическим факторам, согласно которой распределение температуры рассчитывается из уравнения (1) с краевыми условиями (2)–(5) при известном (вычисленном на предшествующей итерации) положении координат поверхности раздела кристалл—расплав. Затем рассчитанная температура служит для вычисления  $J$ , и наконец, осуществляется очередной шаг метода установления для расчета следующего приближения  $\Phi$  из кинематического уравнения (6).

Дискретизация подсистемы уравнений (1)–(5) выполняется по методу конечных элементов [5] в форме Галеркина в базисе из линейных функций на треугольниках.

Линеаризация краевого условия Стефана (2) проводится по следующей схеме:

$$\begin{aligned} & \left[ \left( \lambda_1 \frac{\partial T'_1}{\partial z} - \lambda_2 \frac{\partial T'_2}{\partial z} \right) - \frac{\partial \Phi^{l-1}}{\partial r} \left( \lambda_1 \frac{\partial T'_1}{\partial r} - \lambda_2 \frac{\partial T'_2}{\partial r} \right) \right] \Big|_{z=\Phi^{l-1}(r)} = \\ & = L \left( J(\Delta T^{l-1}) + \frac{\partial J}{\partial \Delta T} (T'_1 - T'^{-1}_1) \right) \sqrt{1 + (\partial \Phi^{l-1} / \partial r)^2}, \end{aligned}$$

где  $l$  — номер шага установления.

Решение дискретного аналога (СЛАУ) (1)–(5) отыскивается методом сопряженных градиентов [6] с предварительным предобусловливанием (приведением значений элементов главной диагонали к единице), причем ради сохранения симметричности СЛАУ член левой части уравнения (1) учитывается явно.

Решение  $\Phi'$  отыскивается в виде разложения по системе кусочно-линейных функций с конечным носителем:

$$\Phi'(r) = \sum_{i=1}^N \Phi'_i \gamma_i(r),$$

где

$$\gamma_i(r) = \begin{cases} 0, & r \notin [r_{i-1}, r_{i+1}], \\ \frac{r - r_{i-1}}{r_i - r_{i-1}}, & r \in [r_{i-1}, r_i], \\ \frac{r_{i+1} - r}{r_{i+1} - r_i}, & r \in [r_i, r_{i+1}], \end{cases}$$

$r_i$  — узлы дискретизации отрезка  $[0, R]$ ,  $N$  — их количество. Коэффициенты разложения отыскиваются из требования минимальности нормы невязки линеаризованного уравнения (6):

$$\Phi' = \underset{\Phi}{\operatorname{argmin}} \int_0^R \left( \rho_1 \frac{\Phi' - \Phi'^{-1}}{\tau} + J(\Delta T') \sqrt{1 + (\partial \Phi'^{-1} / \partial r)^2} - \rho_1 V_* \right)^2 r dr,$$

где  $\tau$  — шаг по времени.

Как указывалось выше, ввиду численного способа получения нами значений переменных состояния объекта дифференцирование откликов объекта по параметрам при вычислении функций чувствительности производится также численно. В расчетах нами применялась схема центральных разностей:

$$\frac{\delta y}{\delta \theta_j} \approx \frac{y(\theta + \Delta \theta_j) - y(\theta - \Delta \theta_j)}{2 \Delta \theta_j}.$$

Приращение  $\Delta \theta_j$   $j$ -й координаты вектора параметров  $\theta$  подбиралось таким, чтобы составляющие ошибок аппроксимации и вычислительного шума в численных решениях (1)–(5) (в качестве  $\Phi$  при этом фигурируют проекции функции  $\tilde{\Phi}(\theta \pm \Delta \theta_j, r)$  на подпространство кусочно-линейных функций  $\gamma$ ) становились несопоставимо малыми по сравнению с реакцией отклика  $y$  на это приращение.

Поскольку в алгоритмах оптимального планирования имеется потребность в вычислении значений функций чувствительности в произвольных точках, не совпадающих с узлами расчетных сеток, нами применялось кусочно-кубическое эрмитово восполнение сеточного распределения температуры  $T_p$  на поверхности капсулы, полученного численно.

При этом способе восполнения температура представляется в виде

$$T_{13}(z) = \sum_{i=1}^n u_i \varphi_i(z) + \sum_{i=1}^n v_i \psi_i(z),$$

где функции  $\varphi$  и  $\psi$  на интервале  $[z_j, z_{j+1}]$  имеют вид [7]:

$$\varphi_j(z) = \left( 1 + 2 \frac{z - z_j}{h} \right) \left( \frac{z_{j+1} - z}{h} \right)^2; \quad \varphi_{j+1}(z) = \left( \frac{z - z_j}{h} \right)^2 \left( 1 + 2 \frac{z_{j+1} - z}{h} \right);$$

$$\psi_j(z) = h \frac{z - z_j}{h} \left( \frac{z_{j+1} - z}{h} \right)^2; \quad \psi_{j+1}(z) = -h \left( \frac{z - z_j}{h} \right)^2 \frac{z_{j+1} - z}{h},$$

причем вне интервала  $[z_{i-1}, z_{i+1}]$  каждая из функций  $\varphi_i, \psi_i$  обращается в нуль, а коэффициенты  $u_i$  и  $v_i$  имеют смысл значений температуры и ее производной по  $z$  (в точке  $z_i$ ) соответственно.

Принимая значения интерполянта  $T_{I3}$  в узлах расчетной сетки равными расчетным значениям температуры ( $u_i = T_p(z_i)$ ), коэффициенты  $v_i$  отыскивали из условия минимальности функционала  $\int_0^H \left( \frac{\partial T_{I3}}{\partial z} \right)^2 dz$ , равносильного условию минимальности функционала  $\int_0^H \left( \frac{\partial T_{I1}}{\partial z} - \frac{\partial T_{I3}}{\partial z} \right)^2 dz$ , где  $T_{I1}$  — кусочно-линейное восполнение  $T_p$ .

В ряде случаев требование минимальности функционала  $\int_0^H \left( \frac{\partial^2 T_{I3}}{\partial z^2} \right)^2 dz$  признано нами более удачным, поскольку оно избавляет функции чувствительности от паразитных осцилляций, проявляющихся вследствие влияния на решение  $T_p$  смещения расчетных узлов при варьировании значений параметров в ходе вычисления  $\partial u / \partial \theta$ .

На основе разработанного программно-математического обеспечения были построены оптимальные планы для ряда вариантов, отличающихся друг от друга значениями режимных величин.

При выполнении расчетов принимался следующий вид функций распределения  $\beta_0$  и  $T_0$  вдоль поверхности капсулы:

$$\begin{aligned} \beta_0 &= \begin{cases} \beta_c, & \text{если } z \leq z_0, \\ \beta_h, & \text{если } z > z_0; \end{cases} \\ T_0 &= \begin{cases} T_c, & \text{если } z \leq z_0 - \alpha/2, \\ \sigma(T_c((z_0 - \alpha/2) - z) + \\ & + (z - (z_0 + \alpha/2))T_h)/\alpha, & \text{если } z_0 - \alpha/2 < z \leq z_0 + \alpha/2, \\ T_h, & \text{если } z > z_0 + \alpha/2; \end{cases} \\ T_0 &= \begin{cases} T_c, & \text{если } z \leq z_0, \\ T_h, & \text{если } z > z_0, \text{ в случае } \alpha = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

В расчетах варьировались значения  $V_*$ ,  $z_0$ ,  $\alpha$ ,  $\beta_c$ ,  $\beta_h$ ,  $T_c$ ,  $T_h$  и  $\sigma \in \{0, 1\}$ .

Использовалась линейная модель кинетики фазового перехода  $J = C \Delta T$ . Выбор значения  $C = 1$  обеспечивал почти полное совпадение  $T_1|_{z=\Phi(r)}$  с  $T_*$ .

Значения теплофизических констант рабочего материала соответствовали арсениду галлия, а для материала капсулы задавались следующие:  $\rho_3 = 2500 \text{ кг}/\text{м}^3$ ;  $C_{p3} = 1000 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot \text{К})$ ;  $\lambda_3 = 10 \text{ Вт}/(\text{м} \cdot \text{К})$ . Геометрические размеры принимались равными:  $H = 0,1 \text{ м}$ ;  $R = 0,05 \text{ м}$ ;  $\delta R = 0,003 \text{ м}$ .

Измерения полагались равноточными. Типичные результаты расчетов представлены на рис. 1—9.

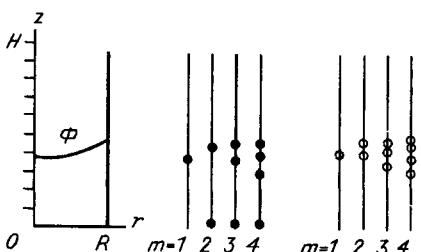
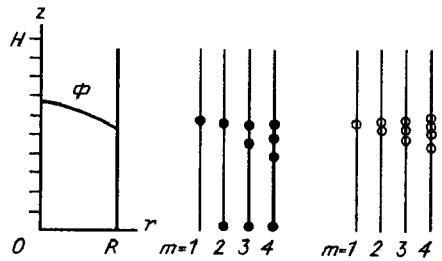
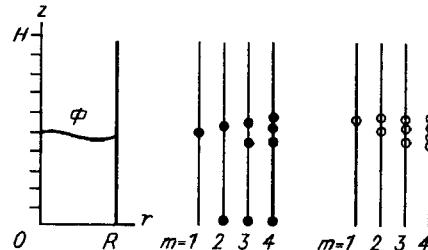


Рис. 1. Планы размещения наблюдений:  
темные кружки — для отклика-температуры; светлые кружки —  
для отклика-градиента температуры;  $V_* = 0,000 \text{ мм}/\text{мин}$ ;  $z_0 = 0,05 \text{ м}$ ;  
 $\alpha = 0,00 \text{ м}$ ;  $\beta_c = 10 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ ;  $\beta_h = 10 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ ;  
 $T_c = T_* - 202 \text{ К}$ ;  $T_h = T_* + 200 \text{ К}$ ;  $\sigma = 0$



*Rис. 2.* Планы размещения наблюдений: темные кружки — для отклика-температуры; светлые кружки — для отклика-градиента температуры. ( $T_c = T_* - 213$  К, остальные параметры те же, что и на рис. 1)



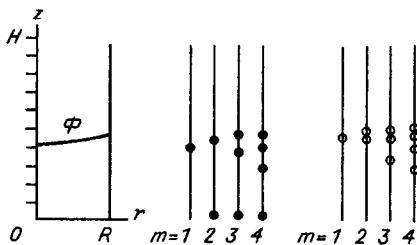
*Рис. 3.* Планы размещения наблюдений: темные кружки — для отклика-температуры; светлые кружки — для отклика-градиента температуры;  $V_* = 0,000$  мм/мин;  $z_0 = 0,05$  м;  $\alpha = 0,02$  м;  $\beta_c = 10$  Вт/(м<sup>2</sup> · К);  $\beta_h = 10$  Вт/(м<sup>2</sup> · К);  $T_c = T_* - 210$  К;  $T_h = T_* + 200$  К;  $\sigma = 0$

С точки зрения постановки реального эксперимента нас интересовали планы с различными  $\chi_i$ . Поэтому, так как при  $n > m$  (число точек в плане больше числа параметров) оказалось, что оптимальные планы содержат совпадающие точки, то при выполнении расчетов мы ограничились построением только насыщенных планов, т. е. планов, для которых  $n = m$ .

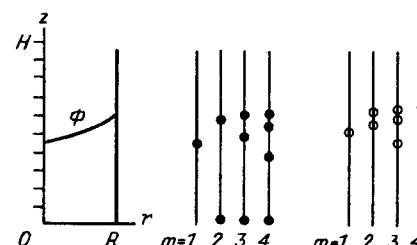
Для построенных точных локально  $D$ -оптимальных планов максимальная дисперсия функции отклика  $\text{max}_d(\chi, \epsilon)$  оказалась равной числу оцениваемых параметров  $m$ . Ввиду этого обстоятельства на основании теоремы о необходимом и достаточном условиях  $D$ -оптимальности непрерывного плана [3] можно сделать вывод о близости точных  $D$ -оптимальных планов к непрерывным. Таким образом, непрерывные планы для данной задачи содержат по  $m$  точек с равными весами, расположение которых совпадает с расположением точек точных планов.

Анализ результатов показывает, что планы размещения наблюдений для всех вариантов геометрически однотипны, т. е. прослеживается закономерность во взаиморасположении точек планов, что весьма немаловажно для технической реализации, а интервалы разброса точек планов тяготеют к области, занятой кристаллической фазой (вероятно, вследствие меньшего расстояния информации средой с меньшей теплопроводностью).

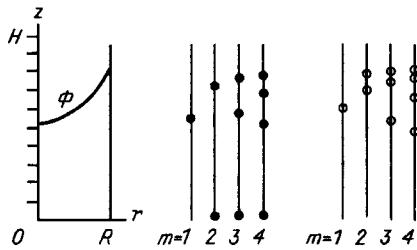
Обнаруженную закономерность удалось интерпретировать на основе вспомогательного исследования по выявлению закономерности размещения экстремумов информационного функционала  $|M(\epsilon)|$  для одноточечных пла-



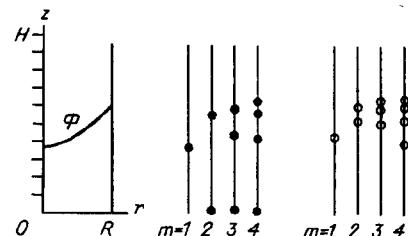
*Рис. 4.* Планы размещения наблюдений: темные кружки — для отклика-температуры; светлые кружки — для отклика-градиента температуры;  $V_* = 0,000$  мм/мин;  $z_0 = 0,044$  м;  $\alpha = 0,02$  м;  $\beta_c = 10$  Вт/(м<sup>2</sup> · К);  $\beta_h = 10$  Вт/(м<sup>2</sup> · К);  $T_c = T_* - 200$  К;  $T_h = T_* + 150$  К;  $\sigma = 1$



*Рис. 5.* Планы размещения наблюдений: темные кружки — для отклика-температуры; светлые кружки — для отклика-градиента температуры;  $V_* = -0,028$  мм/мин;  $z_0 = 0,05$  м;  $\alpha = 0,00$  м;  $\beta_c = 10$  Вт/(м<sup>2</sup> · К);  $\beta_h = 10$  Вт/(м<sup>2</sup> · К);  $T_c = T_* - 100$  К;  $T_h = T_* + 10$  К;  $\sigma = 0$



*Рис. 6. Планы размещения наблюдений:*  
темные кружки — для отклика-температуры; светлые  
кружки — для отклика-градиента температуры. (Пара-  
метры те же, что и на рис. 5,  $\lambda_3 = 50$ )



*Рис. 7. Планы размещения наблюдений:*  
темные кружки — для отклика-температуры; светлые  
кружки — для отклика-градиента температуры;  $V_* =$   
 $= -0,05 \text{ мм/мин}; z_0 = 0,06 \text{ м}; \alpha = 0,00 \text{ м}; \beta_c =$   
 $= 10 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}); \beta_h = 10 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}); T_c = T_* - 100 \text{ К};$   
 $T_h = T_* + 10 \text{ К}; \sigma = 0$

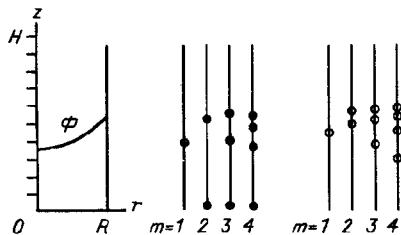
нов  $\varepsilon_j$ , сосредоточивающих в себе информацию о  $\theta_j$ . При выполнении данного исследования в качестве параметров  $\theta_j$  модели рассматривались значения  $\Phi$  в узлах расчетной сетки  $r_j$  (что равнозначно использованию функций  $y$  в качестве базисных функций  $b$  при параметризации модели, причем в данном случае  $m = N$ ).

Так, для отклика-температуры экстремумы  $|M(\varepsilon_j)|$  смещаются вниз по периметру при переходе от  $j$ , соответствующих пристеночным узлам, к  $j$ , соответствующим узлам, расположенным вблизи оси капсулы, причем, начиная с некоторого  $j_0$ , экстремумы располагаются в точке  $z = 0$ .

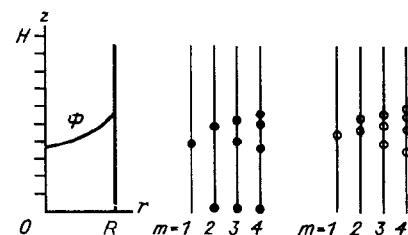
Для отклика-градиента температуры экстремумы  $|M(\varepsilon_j)|$  имеют узкую (хотя и расширяющуюся при уменьшении  $j$ ) область локализации (пикообразны) для всех  $j$ , а амплитуда смещения их координат крайне незначительна при  $V_* = 0$ , но увеличивается при росте  $|V_*|$ .

Для обоих откликов значения  $\max |M(\varepsilon_j)|$ , имеющие смысл количества информации о местоположении фронта кристаллизации в точке  $r_j$ , весьма существенно уменьшаются с уменьшением  $j$ : для серединного радиуса  $r_{N/2}$  величина экстремума приблизительно на два порядка меньше соответствующей величины для пристеночного радиуса  $r_N$  ( $|M(\varepsilon_{N/2})| \approx 0,01 |M(\varepsilon_N)|$ ), а на оси капсулы (для  $r = r_1$ ) справедливо  $|M(\varepsilon_1)| \approx 0,01 |M(\varepsilon_{N/2})|$ .

Поскольку варьирование параметров  $\theta_j$  для  $j > 1$  разложения (7) в используемом базисе  $B_1''$  приводит к сравнительно большему изменению координат



*Рис. 8. Планы размещения наблюдений:*  
темные кружки — для отклика-температуры; светлые  
кружки — для отклика-градиента температуры;  
 $V_* = -0,1 \text{ мм/мин}; z_0 = 0,04 \text{ м}; \alpha = 0,00 \text{ м}; \beta_c =$   
 $= 50 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}); \beta_h = 10 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}); T_c = T_* - 100 \text{ К};$   
 $T_h = T_* + 10 \text{ К}; \sigma = 0$



*Рис. 9. Планы размещения наблюдений:*  
темные кружки — для отклика-температуры; светлые  
кружки — для отклика-градиента температуры;  
 $V_* = -0,1 \text{ мм/мин}; z_0 = 0,045 \text{ м}; \alpha = 0,02 \text{ м}; \beta_c =$   
 $= 50 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}); \beta_h = 10 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К}); T_c = T_* - 100 \text{ К};$   
 $T_h = T_* + 10 \text{ К}; \sigma = 1$

поверхности  $\Phi$  в большей близости к стенке при увеличении  $j$  (что объясняется большей выпуклостью  $b_k$  по сравнению с  $b_l$  при  $k > l$ , а при увеличении  $j$  происходит смещение экстремумов функций чувствительности вниз, и поскольку  $|M(\epsilon_1)|$  для (7) имеет наиболее ярко выраженный экстремум, то, опираясь на результаты предварительного исследования, правомочно утверждать следующее.

Наблюдения отклика-температуры в верхних точках планов несут в себе информацию о значении  $\Phi(R)$  (анализ расчетов показывает, что местоположение этих точек «отслеживает» выход на поверхность капсулы изотермы  $T = T_0$ ). В наблюдениях данного отклика в нижних точках планов содержится информация о  $\theta_2$  разложения (7), а наблюдения в каждой из промежуточных точек содержат информацию о параметре с тем большим номером, чем больше координата рассматриваемой точки.

Справедливость данного утверждения сохраняется для всех рассчитанных вариантов: как с выпуклым вверх (см. рис. 2), так и с вогнутым (см. рис. 1, 5—9), а также с почти плоским (см. рис. 3, 4) фронтом кристаллизации, как с нулевой (см. рис. 1—4), так и с отличной от нуля (см. рис. 5—9) скоростью кристаллизации  $V_*$ .

Расчеты показали также геометрическую инвариантность планов и к изменению ширины  $\alpha$  переходного линейного участка зависимости температуры  $T_0$ , и к постановке на этом участке режима отсутствия теплообмена:  $\sigma = 0$  при  $\alpha > 0$  (см. рис. 3), и к увеличению значения теплопроводности материала стенки (на рис. 6 отражены результаты расчетов с  $\lambda = 50$ ), и к наложению дополнительного теплоотвода на нижней границе области  $\Omega$  (результаты варианта расчетов с ним приводятся на рис. 7).

Так как конечной целью исследования является поиск не столько оценок параметров  $\theta$ , сколько оценок положения и формы фронта кристаллизации  $\tilde{\Phi}(\theta, r)$ , то вычисление точности получения этих оценок также входит в задачу исследования. Из формулы (7) следует, что дисперсия оценки  $\tilde{\Phi}(\theta, r)$  равна

$$d(\tilde{\Phi}(\theta, r)) = \sum_{i=1}^m b_i(r) D_{ij}(\theta) b_j(r),$$

где  $D_{ij}(\theta)$  — элементы дисперсионной матрицы оценок параметров  $D(\theta) \cong \cong M^{-1}(\epsilon)$ . Вычисленная из последней формулы точность восстановления  $\Phi$  вблизи стенки капсулы ( $r \rightarrow R$ ) достигает приблизительно 1 мм, а на оси капсулы ( $r = 0$ ) — приблизительно 1—2 см при точности измерения температуры в точках плана 1 град. При этом уже при  $r = 0,5R$  дисперсия сравнительно мала. Это логично объясняется из физических соображений (так как измерения проводятся вблизи внутренней стенки капсулы, то и точность восстановления поверхности  $\Phi$  здесь наиболее высока) и подтверждается вышеуказанным анализом функций чувствительности.

Таким образом, в результате приведенного исследования:

- показана принципиальная возможность оценивания положения и формы фронта кристаллизации по результатам измерений термических характеристик на поверхности капсулы с рабочим материалом;
- выявлены закономерности перемещения точек планов при увеличении числа оцениваемых параметров;
- установлен факт локализации информативных точек в области, занятой кристаллической фазой, преимущественно вблизи положения фронта кристаллизации;
- с позиций информационной предпочтительности отмечено, что контроль местоположения на поверхности капсулы точки, имеющей температуру кристаллизации, с большой степенью достоверности обеспечивает знание точки примыкания фронта кристаллизации к внутренней поверхности капсулы.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шашков Ю. М. Выращивание монокристаллов методом вытягивания. М.: Металлургия, 1982.
2. Федоров В. В. Теория оптимального эксперимента. М.: Наука, 1971.
3. Денисов В. И. Математическое обеспечение системы ЭВМ — экспериментатор. М.: Наука, 1977.
4. Федоров В. В. Свойства и методы построения точных оптимальных планов регрессионных экспериментов. М., 1969. (Препр. /МГУ; № 5).
5. Стрэнг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. М.: Мир, 1977.
6. Численные методы и программное обеспечение /Под ред. Ю. А. Кузнецова. М.: Изд-во ОВМ АН СССР, 1990.
7. Марчук Г. И., Агошков В. И. Введение в проекционно-сеточные методы. М.: Наука, 1981.

*Поступила в редакцию 29 декабря 1994 г.*

---

---

**Реклама продукции в нашем журнале — залог Вашего успеха!**